Search: (JP52085800)/PN/XPN

1/2

Patent Number: JP52085800 A 19770716

## METHOD OF REMOVING SCATTERED MATERIAL

(JP52085800)

PURPOSE: In laser processing, to cool scattered pieces rapidly to prevent them from adhering to a processed material and to make it possible to remove them with easy by making a continuous liquid flow under it.

COPYRIGHT: (C)1977,JPO&Japio

Inventor(s):

USHIMI KENJI

Patent Assignee:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Orig. Patent Assignee: (A) TOSHIBA CORP

FamPat family

Publication Number Kind Publication date

Links ال المحق

JP52085800

19770716

STG:

Doc. Laid open to publ. Inspec.

AP:

1976JP-0002100 19760112

**Priority Details:** 

1976JP-0002100 19760112

**©Questel** 

#### 19日本国特許庁

#### ⑩特許出願公開

## 公開特許公報

昭52-85800

5) Int. Cl<sup>2</sup>.B 23 K 26/00B 26 F 1/30

識別記号

②日本分類74 N 712 B 11

庁内整理番号 7154-51 6832-51 ⑩公開 昭和52年(1977) 7月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

#### 母飛散物除去方法

②特

顧 昭51-2100

②出 願 昭51(1976)1月12日

饱発 明 者 牛見建二

川崎市幸区柳町70東京芝浦電気 株式会社生産技術研究所内

⑩出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

邳代 理 人 弁理士 富岡章

外1名

#### 斑 紙 實

- 1. 暑明の名称 微動物除去方法
- 2 特許稀末の範囲

レーザ加工において、加工物に関し、レーザ光 服射側の寒脈に神体を介在させ、この確体を停止。 すたは移動させることを特徴とした飛敷物除去方 法。

## 3. 発明の詳細な説明

この発明は、レーザ光を利用して例えば金米の 欠あけあるいは溶接時に発生する飛散物を除去す る方法に関する。

一側を円筒部材の側面にレーザ穴あけをすると きの種数物除去方法について税明すると、準1 図 に示すように、従来のレーザ穴あけ加工では、レ ー世発振器(1) からのレーザ光(2)を築光レンズ(3) で 円満加工物(4)の側面に象光し穴(5) をあける。この 穴加工時に発生する機動物としてけ、穴の入口か ら飛び出す飛散物(6)と穴の出口から飛び出す飛散物(6) は、加工される穴(5) の上方近傍に設置された吸引 ノズル(B)によって吸引され除去される。穴の出口 側の飛動物(M)は、円筒加工物(A)の内面に付着した り、また自然に落下する。

ところでこの機動物除去方法の欠点は、欠の出口側からの機動物除去できないことにある。すなわち穴の出口側から飛動物は吸引ノメルの取り出し無度をあっては吸引できないだけの十分の飛び出し速度をもっては吸引できないだけの十分の飛び出し速度をあった。そのために飛動物のうちあるものは考えきれず悪いなので変したがある。そのために飛動物のうちあるものは考えきれずを飲まで対抗内面に衝突し付着する。その飲めにレーザ光により穴あけした部材はこの飛動物を除去する工程を必要としたり、また電子部品の場合に除去できずに担立てた場合には、不顧物として性罪に悪影響をおよぼす欠点があった。

この発明は上配の問題点を解決するために、欠 の出口側に被体を介在させて、この確体によって 機動物を急冷し付着を防ぎ飛動物を容易に除去で きるようにした方法を提供することを目的とする。 する。

第2回は、この発明の一実施例を示す飛散物除 去方法を異体的装備に適用した機成図である。図 にかいてレーザ発振器(10)から発振したレーザ光 (11) を集光レンズ(12) によって加工物(13) として の円舗部材(以下円筒部材)の表面に集光すると 集光点では照射したレーザ光(11)を円筒部材(13) が吸収して温度が上昇し、ついには蒸発温度まで 遠し爆発的な蒸散を起す。そのために俗願状態の ままのものもその衝撃によって穴の入口および出 日から飛載する。とれが飛動物(14)である。この 飛散物(14) は穴の入口側にも飛び出すがこの除去 方法は緩来の方法があるので説明は省略する。次 の出口側の飛散物(14) は噴射ノズル(15) から噴射 された液体。たと充は水(16)の中を通過する間に 熱エネルギャと運動エネルギーを失い水(16)の中 に粒子状態で機ら、喷射ノズル(15)から曠射され た水(18) は飛散物(14) を含んで最込み口(7)から歌 引される。数引した水(16) はフィルタ(18) を乗り 水(16)の中の飛散物(14)を取り除いてポンプ(19)

り、レーザ発掘器(24)から無福したレーザ光(25)を無光レンズ(26)で集光し円簡額材(22)を加工したときの次の出口から発生する機敢物(27)を水(21)中に排出し、円簡額材(22)の内側を通り抜けると同時にこの飛散物をも取り除く方法もある。またとこでは円舗部材の欠めけについて説明しているが、被摩の比較的うすいものたとえば1ミリメータ以下の部品の搭標で、加工物のレーザ無射裏面に発生する飛散物除去にも適用できる。また被体としてここでは水を使用したが水に限らず液体であればよい。

・以上のよりにとの発明は、液体を利用しレーヤ 加工時に発生する機動物を急冷かよび機動速度を 減速することにより容易に機動物を除去できる機 動物線去方法である。

をおこの発明は上配実施例に限定されるもので なく、その要旨を逸脱しない範囲において任意に 変更することができる。

#### 4、 図面の簡単な説明

第1 図は従来の飛散物除去方法の構成図、第2

施入る。このポンプ(19)から付着された水(16)は 再び円簡部材(13)の内側に供給される。このよう なサイタルで水(16)は装備内をまわり機散物(14) を容易に除去できる。

以上のように被体を穴の出口側に流したりまた 位置させることによる飛動物除去方法によれば高 温高速の飛動物に対して急速な栓却と急患な模速 の効果によって飛動物の待っているエネルギーは 液体に吸収され飛動物は円筒器材の内面に付着す ることなくまた確果に内面から飛動物を除去する ことができる。これによって従来の加工方法では 円筒部材の内側の穴加工の対向面に付着した不納 物としての飛動物が付着しをくなり本発明方法に より製作された円筒部材を使用して作られた電子 管とか電力管などの性能が低下することがなくなった。

上部実施例は特にポンプにより強制的に確体を 送りまた円筒部材内を充満するようになっている が第3図に示すようにノズル(20)から水(21)を施 しかつ円筒部材(22)の内面とにすきま(23)をつく

図はこの発明の機散物除去方法を具体的接触に適用した構成図、第3図はこの発明の他の要施例構成図である。

(1)、(10)、(24): レーザ発機器、(16)、(21); 独体、(6)、(14)、(27): 微散物

代理人弁理士 富 岡 章 (ほか1名)

# 特開昭52-85800(3)

